PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-007084

(43)Date of publication of application: 11.01.2000

(51)Int.CI.

B65D 85/86 H01L 21/68

(21)Application number: 10-204202

(71)Applicant:

SUMIKA CHEMICAL ANALYSIS SERVICE

LTD

(22)Date of filing:

15.06.1998

(72)Inventor:

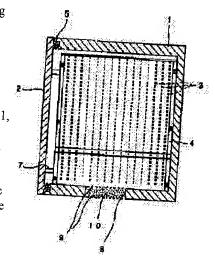
TAKEDA KIKUO

NONAKA TATSUO **MOCHIZUKI AI** ABE KATSUMASA **INOUE YOSHIO** OTSUKA YOSHIYASU

(54) STORAGE TRANSPORTATION CONTAINER FOR PREVENTING POLLUTION

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain the interior state of a container by forming the all surface parts of a container interior part with any one of metal, glass, ceramic, and quartz or a combination of these substances except an organic material absorbing material part, and defining an air permeable penetration part via an organic matter

SOLUTION: A container main body 1 and an open and close part door 2 for taking in and out a sample is made of aluminum. A metal holding member 4 of a wafer 3 is manufactured of stainless steel. Between the open and close door 2 and the main body 1, a high purity aluminum gasket is used as a packing 5. In addition, a penetration part 8 for the inside and outside parts of the case is provided; then, powder activated charcoal is charged in this penetration part 8 as an organic material absorption material 10. By this construction, all surface parts being exposed to air are metal except the organic matter absorbing material 10, and also, it includes the penetration part 8 via the organic matter absorbing material 10, an organic matter pollution caused by the container per se can be prevented during storage or transportation of an sample.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

DERWENT-ACC-NO: 2000-142064

DERWENT-WEEK: 200013

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Storage conveyance container structure for pollution control - has penetration portion filled with organic substances adsorption material provided in container which enables passing of external air to container

PATENT-ASSIGNEE: SUMIKA BUNSEKI CENTER KK[SUMIN]

PRIORITY-DATA: 1998JP-0204202 (June 15, 1998)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE LANGUAGE January 11, 2000 PAGES MAIN-IPC N/A 005 B65D 085/86

JP 2000007084 Α

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR JP2000007084A

APPL-NO

APPL-DATE June 15, 1998

N/A1998JP-0204202

INT-CL (IPC): B65D085/86; H01L021/68

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000007084A

BASIC-ABSTRACT: NOVELTY - The surface portion inside the container consists of a combination of a metal, glass, ceramic and quartz. A penetration portion (8) through which air passes to the inside from outside of the container is provided in the container and an organic substance adsorption material (10) such as activated charcoal, graphite carbon, carbon molecular sieve, etc is provided in the penetration portion.

USE - For preventing contamination of raw materials used for electronic components used in electronic industry, drugs used in drug industrial field, in chemical industrial field or in research and development etc.

ADVANTAGE - Prevents pollution of raw materials stored inside with organic substances. A change of the contamination condition for analyzing the organic substance contamination and an ion component contamination is prevented to the

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a sectional view of the storage conveyance container. (8) Penetration portion; (10) Organic substance

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/3

TITLE-TERMS:

STORAGE CONVEY CONTAINER STRUCTURE POLLUTION CONTROL PENETRATE PORTION FILLED ORGANIC SUBSTANCE ADSORB MATERIAL CONTAINER ENABLE PASS EXTERNAL AIR CONTAINER

DERWENT-CLASS: J04 Q34 U11

CPI-CODES: J04-B01;

EPI-CODES: Ull-F02;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2000-044239 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2000-106536

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-7084 (P2000-7084A)

(43)公開日 平成12年1月11日(2000.1.11)

(51) Int.Cl.7		(20) 公開日	平成12年1月	11日(2000.1.11)
B 6 5 D 85/86	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H01L 21/68		B 6 5 D 85/38	R	3E096
		H01L 21/68	T	5 F O 3 1

審査請求 未請求 請求項の数5 書面 (全 5 頁)

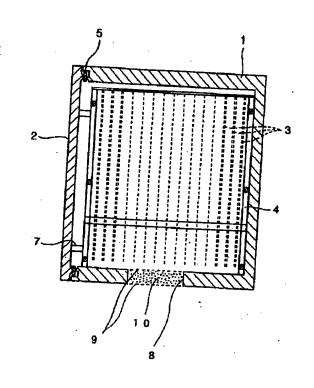
		帝国明汉	・ 木腐水 請求項の数5 書面 (全 5 頁)
(21)出願番号	特願平10-204202	(71)出顧人	
(22) 出顧日	平成10年 6 月15日 (1998, 6, 15)		株式会社住化分析センター 大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番 135号
		(72)発明者	•
			千葉県市原市姉崎海岸131番地 株式会社 住化分析センター内
		(72)発明者	野中 辰夫
			千葉県市原市姉崎海岸131番地 株式会社 住化分析センター内
			望月 あい
			千葉県市原市姉崎海岸131番地 株式会社 住化分析センター内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 汚染防止用保管運搬容器

(57)【要約】

【課題】 評価・分析を目的とした試料としての電子工 業分野、医薬工業分野、及び化学工業分野、又はこれら の研究開発における製品、原材料、及び製造装置若しく はそれらの部品の保管及び運搬に使用する保管容器で、 その保管や運搬する際にその間の汚染状態の変化を最小 限に防止して、イオン類汚染の正確な評価・分析を可能 にし、又は運搬又は保管する内容物の環境空気からの汚 染を最小限としてその性能の劣化を防止する。

【解決手段】 上記の課題・目的を解決するため、本発 明の汚染防止用保管運搬容器は、環境中の空気等からの 汚染を防止する必要がある材料若しくは部品の保管及び 運搬に使用する試料等の保管又は運搬容器において、該 容器内部の表面部分が有機物吸着材料部分を除いて金 属、ガラス、セラミックス、石英のいずれか又はそれら の組み合わせからなる形態とし、その構成部品間に柔ら かい金属材料を押圧封止材として用いた形態として、か つ該容器内部と外部とを有機物吸着用材料を介して空気 が通過できる貫通部分を装備した構成を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 環境中の空気等からの汚染を防止する必要がある材料若しくは部品の保管及び運搬に使用する試料等の保管又は運搬容器において、該容器内部の表面部分が金属、ガラス、セラミックス、石英のいずれか又はそれらの組み合わせからなる形態とし、その構成部品間に柔らかい金属材料を押圧封止材として用いた形態として、かつ該容器内部と外部とを有機物吸着用材料を介して空気が通過できる貫通部分を装備した汚染防止用保管運搬容器。

【請求項2】 請求項1の汚染防止用保管運搬容器を構成する有機物吸着用材料が活性炭、グラファイトカーボン、カーボンモレキュラーシーブ、モレキュラーシーブ、若しくは有機物吸着用ポリマー、又はこれらの混合物であることを特徴とする請求項1に記載の汚染防止用保管運搬容器。

【請求項3】 請求項1又は2の汚染防止用保管運搬容器がウエハ等の電子産業部品又は電子産業部材、クリーンルームの建設部材、又はクリーンルーム内にて使用する帳票、備品類を運搬又は保管するための請求項1又は202に記載の汚染防止用保管運搬容器。

【請求項4】 請求項1,2又は3の汚染防止用保管運搬容器が電子産業部材のウエハを運搬又は保管するための請求項1,2又は3に記載の汚染防止用保管運搬容器。

【請求項5】 請求項1,2,3又は4の汚染防止用保管運搬容器が、その運搬内容物又は保管物の表面又は表面部近郊内部の、有機物又はメタルイオン以外のイオン類の測定分析を実施するために環境中の空気等又は容器からの汚染を防止又は最小化することが必要な物を運搬30又は保管するための請求項1,2,3又は4に記載の汚染防止用保管運搬容器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子工業用原材料及び電子工業用製造装置材料若しくは部品などの環境中の空気等からの汚染を防止する必要がある材料若しくは部品の保管又は運搬に使用する汚染防止用保管運搬容器に関する。

[0002]

【従来の技術】電子工業分野、医薬工業分野、及び化学工業分野又はこれらの研究開発においてはその発達とともに、製品、原材料及び製造装置若しくはそれらの部品は、汚染を可能な限り低減した清浄なものが必要とされている。特に電子工業分野では半導体等の集積度が増加するに従い、有機物汚染・無機イオン汚染が半導体、液晶表示デバイスまたはハードディスク等の製造に重大な障害を与えることが明らかになってきており、そのために上記材料や部品の汚染量のレベルを正確に評価・測定することが重要になってきている。この有機物汚染の評50である。

価・分析方法としては、ガスクロマトグラフィ、ガスクロマトグラフ質量分析法、X線光電子分光法、飛行時間型二次イオン質量分析法又はイオンモービリティ・スペクトロスコピー等の機器分析法が知られている。また、無機イオン汚染の評価・分析方法としては、イオンクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、キャピラリー電気泳動等の機器分析法が知られている。また、評価・分析に供される試料としての原材料及び製造装置材料、又はそれらの部品の保管や運搬にはその間の有機物料、又はそれらの部品の保管や運搬にはその間の有機物やイオン類からの汚染を最小限に抑える保管又は運搬容器が必要とされる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来から使用されている保管や運搬用の容器は少なくとも部分的に樹脂等のポリマーや有機材料が使用されており、有機物やイオン類の評価・分析ではその容器自体が試料に対する汚染源となるため、これら容器を試料の保管や運搬に用いることは、有機物汚染やイオン類汚染の正確な評価・分析において重大な問題となっていた。すなわち、たととしての電子工業用原材料及び電子工業用製造装置材料若しくは部品の保管又は運搬に使用する容器において、その保管運搬時に容器自体から発生する有機汚染物質により汚染状態が変化するため、その試料の有機物汚染を正確に評価・分析することができないという問題があった。

【0004】そのため本発明は、上記の材料若しくは部品の汚染物質を評価・分析するに際し、汚染物質測定に供するまでの間にその保管又は運搬時になされる容器及び外気等による汚染物質の汚染状態の変化という重大な問題を解決し、よって、上記材料若しくは部品の汚染物質の変化を最小にして、正確に評価・分析し得る簡便な汚染防止用保管運搬容器を提供することを目的とするものである。すなわち、本発明が解決しようとする課題は、環境空気中等からの有機物やイオン類の汚染を防止し、かつ汚染物を除去、減失させることもなく、容器内の保管又は運搬するものの状態を極力維持して保管又は運搬する課題である。

[0005]

① 【課題を解決するための手段】上記の課題・目的を解決するため、本発明の汚染防止用保管運搬容器は、環境中の空気等からの汚染を防止する必要がある材料若しくは部品の保管及び運搬に使用する汚染防止用保管運搬容器において、該容器内部の表面部分が有機物吸着材料部分を除いてすべて金属、ガラス、セラミックス、石英のいずれか又はそれらの組み合わせからなる形態とし、その構成部品間に柔らかい金属材料を押圧封止材として用いた形態として、かつ該容器内部と外部とを有機物吸着用材料を介して空気が通過できる貫通部分を装備したものである。

【0006】すなわち、本発明の最大の特徴は該容器内 部の表面部分が有機物吸着材料部分を除いて金属、ガラ ス、セラミックス、石英のいずれか又はそれらの組み合 わせからなる形態とし、特に外気の侵入による外気中有 機物やメタルイオンを除くイオン類による試料の汚染を 防止するために、容器内部と外部とを有機物吸着用材料 を介して空気が通過できる貫通部分を装備した点にあ る。

【0007】本発明は容器の内面の空気にさらされる表 面部分が金属、ガラス、セラミックス、石英のいずれか 10 又はそれらの組み合わせである汚染防止用保管運搬容器 を用いることによって、試料の保管運搬時に容器自体か らの有機物汚染が防止でき、一方、本発明は容器内部と 外部とを有機物吸着材料を介して空気が通過できる貫通 部分を装備することによって試料の出し入れに必要な開 閉部が存在するために完全な密閉が不十分になる場合で 保管時の外気圧の変動によって開閉部のわずかな間隙か ら外気の一部が汚染防止用保管運搬容器に漏れこんで外 気中の有機物によって試料が汚染されるを防止すること ができる。

【0008】本発明において、表面部分とは好ましくは 80%、望ましくは95%以上を意味し、この範囲内に おいては発明の効果がある物と考える。

【0009】本発明における汚染防止用保管運搬容器の 金属材料としては、特に制限は設けられないが、アルミ ニウム、銅、鉛、ニッケル若しくは白金、又はそれらの 合金を挙げることができる。特に本発明の優れた効果を 十分に享受し得るものとしてはアルミニウム又はアルミ ニウム合金が好ましい。しかしながら、容器全体が金 の組み合わせからなる形態であることは必ずしも必要で はなく、容器内部の空気にさらされる表面が金属、ガラ ス、セラミックス、石英のいずれか又はそれらの組み合 わせからなる形態であればよく、そのため容器の内面に 金属、ガラス、セラミックス、石英のいずれかの板若し くは金属箔による内貼り、又は金属、ガラス、セラミッ クス、石英のいずれかのコーティングが施されたもので あっても良い。

【0010】本発明において、構成部品間の柔らかい金

【0011】本発明の有機物吸着用材料としては、活性 炭、グラファイトカーボン、カーボンモレキュラーシー ブ、モレキュラーシーブ、若しくは有機物吸着用ポリマ ー、又はこれらの混合物を使用する。有機物吸着用ポリ マーとしては特に制限は設けられないが、ポリスチレン ・ジビニルベンゼン共重合体ポリマービーズ、エチルビ ニルベンゼン・ジビニルベンゼン共重合体ポリマービー ズ、ビニルピロリドンポリマービーズ、ビニルピリジン

ルベンゼン・エチレングリコールジメタクリレート共重 合体ポリマービーズ、架橋ポリスチレン重合体ポリマー ビーズ、ポリアロマチックポリマービーズ、又は架橋ア クリル酸エステルポリマービーズを挙げることができ る。

【0012】有機物吸着用材料の形状は特に制限は設け られないが、粉末状、粒状、繊維状、ボーラス材料への 担持、又は蜂の巣状の成形体を挙げることができる。有 機物吸着用材料を汚染防止用保管運搬容器の貫通部分に 装着固定する方法は特に制限は設けられないが、例えば 金属製の2枚のメッシュ板によるサンドイッチ構造にし て有機物吸着用材料を固定することができ、又は金属製 の円筒状カラムに有機物吸着用材料を充填してその両端 をガラス繊維等で固定する方法が挙げられる。

【0013】本発明の汚染防止用保管運搬容器の内部に 試料保持具を装備しても良い。この試料保持具は試料を 内部に収容しかつ個々に保持する金属製保護具か、又は 各試料間に挿入され試料と組み合わされて容器内部に保 持固定される金属製スペーサーであり、その材料として 20 は、上記と同様に特に制限はないが、アルミニウム、ニ ッケル若しくは白金又はその合金を挙げることができ

【0014】本発明におけるイオン成分としては、フッ 素イオン、塩化物イオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、 りん酸イオン、硫酸イオン、及びアンモニウムイオンを あげることが出来る。

【0015】本発明の汚染防止用保管運搬容器の構成部 品間に装備される柔らかい金属製の押圧封止材としては 特に制限はないが、アルミニウム、高純度アルミニウ 属、ガラス、セラミックス、石英のいずれか又はそれら 30 ム、白金、鉛、スズ、又はこれらの合金を挙げることが できる。

【0016】本発明は、有機物吸着用材料部分を除い て、容器の内面の空気にさらされる表面部分に金属を用 いることであり、外気の侵入による外気中有機物の試料 への汚染を防止のために、容器内部と外部とを有機物吸 着用材料を介して空気が通過できる貫通部分を装備した 点にある。

【0017】本発明の対象とする電子工業用原材料及び 電子工業用製造装置材料若しくは部品は、本発明の優れ 属製押圧封止材として、好ましくはプリネル硬さ20以 40 た効果を十分に享有し得るものとして、特にシリコンウ エハを適用されるのが好ましい。

【0018】次に、実施例により本発明を説明するが、 実施例によって本発明方法が制限されるものではない。 [0019]

【実施例1】図1に本発明による実施例1の汚染防止用 保管運搬容器の斜視図を示す。図2は図1のA-A線に よる断面図である。この実施例1においては、本体部分 1は箱形のアルミニウム製ケースで試料出し入れ用の開 閉部扉2もアルミニウム製である。内部に縦置きで設置 重合体ポリマービーズ、ジビニルベンゼン・エチルビニ 50 されるウエハ3の金属製保持具4はステンレス鋼で製造

されており、ウエハ相互の接触を防止するためウエハ1 枚ごとに対応した溝がある。開閉式の扉2と本体1の間 を密閉化するためパッキン5は高純度アルミニウムのガ スケットが使用される。 扉2と本体1は図1で示される 尾錠6により締付け固定されている。8は箱内部と外部 との貫通部であり、貫通部8には2枚のステンレス製金 属メッシュ板9によって固定された有機物吸着用材料と しての粉末活性炭10が充填されている。

【0020】以下にこの汚染防止用保管運搬容器を使用 した実験例を示す。

【0021】予め400℃で1時間保持して有機物を除 去して清浄にしたシリコンウエハの表面を、加熱脱離-ガスクロマトグラフー質量分析法により、表面付着有機 物の測定を行った。その結果、有機物表面濃度は0.0 $04 \, \text{ng/cm}^3 \, \text{\reften}$ of $3 \, \text{\reften}$ o

【0022】次に、活性炭を取り外した汚染防止用保管 運搬容器及び保持具をアセトンで洗浄し、次いで80℃ で2時間加熱乾燥し、容器内面に汚染している有機物を 除去クリーニングした。その後で活性炭を充填して、こ を除去したシリコンウエハを収納し、室温で7日間保持 した後、容器に収納していたシリコンウエハの表面付着 有機物の測定を行った。その結果、有機物表面濃度は 0.006 n g/c m³ であった。このことから、本発 明を用いることにより試料保管運搬時の有機物汚染はほ とんど無いことがわかった。

[0023]

【実施例2】実施例1と同様に、活性炭を取り外した容 器及び保持具をアセトンで洗浄し、次いで80℃で2時 間加熱乾燥し、容器内面に汚染している有機物を除去ク 30 リーニングした。その後で活性炭を充填して、この清浄 化した汚染防止用保管運搬容器に、前述の実施例1と同 様に処理して有機物を除去したシリコンウエハを収納 し、東京-大分間往復空輸した後、容器に収納していた シリコンウエハの表面付着有機物の測定を行った。その 結果、有機物表面濃度は0.006ng/cm³ であっ た。このことから、本発明を用いることにより試料保管 運搬時の有機物汚染はほとんど無いことがわかった。

[0024]

【実施例3】有機物吸着用材料として、活性炭の代わり 40 8 貫通部分 にポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体ポリマービ ーズを用いた以外は実施例1と同様に試験した結果、有 機物表面濃度は0.007ng/cm³ であった。この

ことから、本発明を用いることにより試料保管運搬時の 有機物汚染はほとんど無いことがわかった。

6

[0025]

【比較例】予め400℃で1時間保持して有機物を除去 して清浄にしたシリコンウエハをポリプロピレン製のウ エハキャリアケースに収納し、室温で1週間保持した 後、加熱脱離-ガスクロマトグラフ-質量分析法によ り、表面付着有機物の測定を行った。その結果、有機物 表面濃度は3.2ng/cm3であった。この結果か

10 ら、従来のポリプロピレン製のウエハキャリアケースに 収納保存した場合には、シリコンウエハ表面への有機物 汚染が起こり、正確なシリコンウエハ表面有機物分析が 不可能であった。

[0026]

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明では、有機 物の評価・分析に供される試料である電子工業用原材料 及び電子工業用製造装置材料若しくは部品の保管及び運 搬に、有機物吸着用材料部分を除いてその内部の空気に さらされる表面部分が全て金属であり、また該容器内部 の清浄化した汚染防止用保管運搬容器に、前述の有機物 20 と外部とを有機物吸着用材料を介して空気が通過できる 貫通部分を装備した構成を有する汚染防止用保管運搬容 器を使用することによって、試料の保管又は運搬の間の 容器自体及び外気による有機物汚染という重大な問題を 解消して、有機物汚染やイオン成分汚染を評価・分析す るための汚染状態の変化を最小限に防止することができ

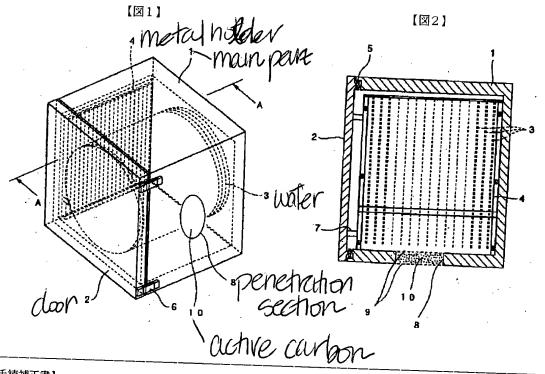
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による実施例1の汚染防止用保管運搬容 器の斜視図。

【図2】図1の実施例1のA-A線による断面図。

【図3】図2の押圧封止材の拡大図 【符号の説明】

- 1 本体
- 2 扉
- 3 ウエハ
- 4 金属製保持具
- 5 パッキン
- 6 尾錠
- 7 押えピン
- 9 金属製メッシュ
- 10 有機物吸着用材料



【手続補正書】

【提出日】平成10年9月4日(1998.9.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図3 【補正方法】削除

フロントページの続き

(72)発明者 阿部 勝正

東京都千代田区神田須田町2丁目7番 タームスビル3階 株式会社住化分析センター内

(72)発明者 井上 芳夫

東京都千代田区神田須田町2丁目7番 タ ームスビル3階 株式会社住化分析センタ ー内 (72)発明者 大塚 好恭

東京都千代田区神田須田町2丁目7番 タームスビル3階 株式会社住化分析センター内

Fターム(参考) 3E096 AA06 BA16 BB04 CA02 CB03

DA30 DB06 EA06X EA10X

FA40 GA03

5F031 CA02 DA08 EA18 EA19 MA33

NA20

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the storage conveyance container for pollution controls used for storage or conveyance of the material or the parts which need to prevent the contamination from the air in the environment of the raw material for electronic industry and the manufacturing installation material for electronic industry, or parts [0002]

[Description of the Prior Art] In an electronic industry field, a physic industrial field and chemical-industry fields, or these research and development, the pure thing to which a product, raw material and manufacturing installations, or those parts reduced contamination as much as possible is needed with the development. It is becoming clear that organic substance contamination and inorganic ion contamination do a serious obstacle for manufacture of a semiconductor, a liquid crystal display device, or a hard disk, and it is becoming important to evaluate and measure correctly level of the amount of contamination of the above-mentioned material or parts for the reason as degrees of integration, such as a semiconductor, especially increase in an electronic industry field. As the assay method of this organic substance contamination, instrumental-analysis methods, such as a gas chromatography, a gas chromatograph mass spectrometer, X-ray photoelectron spectroscopy, a time-of-flight type secondary ion mass spectrometry, or ion mho kinky thread tee spectroscopy, are learned. Moreover, as the assay method of inorganic ion contamination, instrumental-analysis methods, such as an ion chromatography, liquid chromatography, and capillary-tube electrophoresis, are learned. Moreover, the storage which suppresses the contamination from the organic substance and ion in the meantime to the minimum, or a conveyance container is needed for storage of the raw material as a sample with which an assay is presented and manufacturing installation material, or those parts, or conveyance.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, it had become a serious problem in exact evaluation and analysis of organic substance contamination or ion contamination that the container the storage currently used from the former and for conveyance uses these containers for storage and conveyance of a sample since polymer and organic materials, such as a resin, are used partially at least and the container itself serves as a pollution source to a sample in the assay of the organic substance or ion. That is, in the container used, for example for storage or conveyance of the raw material for electronic industry as a sample aiming at the assay of the organic substance or ion and the manufacturing installation material for electronic industry, or parts, since a pollution state changed with the organic pollutants generated from the container itself at the time of the storage conveyance, there was a problem that organic substance contamination of the sample could not be evaluated and analyzed correctly. [0004] Therefore, this invention faces carrying out the assay of the above-mentioned material or the pollutant of parts, and the serious problem of change of the pollution state of the pollutant by a container, the open air, etc. which will be made at the time of the storage or conveyance by the time it presents pollutant measurement solves, and change of the above-mentioned material or the pollutant of parts makes into the minimum, and it aims at providing the simple storage conveyance container for pollution controls which can be evaluated and analyzed correctly. That is, without preventing contamination of the organic substance from the environmental air middle class, or ion, and removing a contamination and making it impaired, the technical problem which this invention tends to solve is the storage in a container, or a technical problem which maintains a state as much as possible, and [0005]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem and purpose, the storage conveyance container for pollution controls of this invention In the storage conveyance container for pollution controls used for storage and conveyance of the material or the parts which need to prevent the contamination from the air in environment etc. The surface portion inside this container removes an organic substance adsorption material portion. altogether A metal, glass, It considers as the gestalt which consists of either or those combination of ceramics and a quartz, and the penetration portion into which air can pass through this interior of a container and the exterior through the charge of organic substance adsorption material as a gestalt using the soft metallic material as a press sealing agent between the component part is equipped.

[0006] that is, the greatest feature of this invention be in the point of having equipped the penetration portion into which air can pass through the interior of a container, and the exterior through the charge of organic substance adsorption material, in order it consider as the gestalt which the surface portion inside this container become from either or those combination of a metal, glass, ceramics, and a quartz except for an organic substance adsorption material portion and prevent contamination of the sample by

the ion except the organic substance in the open air and the metal ion especially by invasion of [0007] this invention by using the storage conveyance container for pollution controls whose surface portion exposed to the air of the inside of a container is either or those combination of a metal, glass, ceramics, and a quartz The organic substance contamination from the container itself can be prevented at the time of storage conveyance of a sample on the other hand Since the opening-and-closing section required for receipts and payments of a sample exists by equipping the penetration portion into which air can pass through the interior of a container, and the exterior through organic substance adsorption material, this invention A part of open air is leaked and crowded with the case where perfect sealing becomes inadequate, in the storage conveyance container for pollution controls from few gaps of the opening-and-closing section by change of atmospheric pressure the outside at the time of storage, with the organic substance in the open air, a sample is polluted and ** can be prevented.

[0008] In this invention, a surface portion is desirable, 80%, 95% or more is meant desirably and the object which has an effect of the invention within the limits of this is considered.

[0009] As a metallic material of the storage conveyance container for pollution controls in this invention, although especially a limit is not prepared, it can mention aluminum, copper, lead, nickel, platinum, or those alloys. As what can fully enjoy the effect which was excellent in especially this invention, aluminum or an aluminium alloy is desirable. However, it is not necessarily required to be the gestalt which the whole container becomes from either or those combination of a metal, glass, ceramics, and a quartz. That what is necessary is just the gestalt which the front face exposed to the air inside a container becomes from either or those combination of a metal, glass, ceramics, and a quartz. Therefore, while being based on one of the boards or metallic foils of a metal, glass, ceramics, and a quartz, it sticks on the inside of a container, or coating of a metal, glass, ceramics, or a quartz may be

[0010] In this invention, a with a pulley flannel hardness of 20 or less metal is preferably used as a soft metal press sealing agent between component parts.

[0011] As a charge of organic substance adsorption material of this invention, activated carbon, graphite carbon, a carbon molecular sieve, a molecular sieve, the polymer for organic substance adsorption, or such mixture are used. Although especially a limit is not prepared as polymer for organic substance adsorption, a polystyrene divinylbenzene copolymer polymer bead, an ethyl vinylbenzene copolymer polymer bead, a vinyl-pyrrolidone polymer bead, a vinylpyridine polymer polymer bead, a divinylbenzene ethyl vinylbenzene ethylene glycol dimethacrylate copolymer polymer bead, a bridge formation polystyrene polymer bead, a polyallomer tic polymer bead, or a bridge formation acrylic-ester polymer bead can be mentioned. It can mention the Plastic solid of the shape of the support to powder, a grain, fibrous, and porous material, or a nest of a bee. The portion of the storage conveyance container for pollution controls being able to make it a sandwich structure with two metal mesh boards, for example, although especially a limit is not prepared, it being able to fix the charge of organic substance adsorption material, and fixing the ends from a glass fiber etc. is mentioned.

[0013] You may equip the interior of the storage conveyance container for pollution controls of this invention with a sample holder, the metal protector which this sample holder holds a sample in the interior, and is held separately -- or although it is the metal spacer by which is inserted between each sample, is combined with a sample, and maintenance fixation is carried out inside a container and there is especially no limit like the above as the material, aluminum, nickel, platinum, or its alloy can be

[0014] As an ion component in this invention, fluorine ion, a chloride ion, a nitrate ion, a nitrate ion, phosphoric acid ion, a sulfate ion, and an ammonium ion can be raised.

[0015] Although there is especially no limit as a soft metal press sealing agent equipped between the component parts of the storage conveyance container for pollution controls of this invention, aluminum, high grade aluminum, platinum, lead, tin, or these alloys can be mentioned.

[0016] this invention is using a metal for the surface portion exposed to the air of the inside of a container except for the charge portion of organic substance adsorption material, and is in the point of having equipped the penetration portion into which air can pass through the interior of a container, and the exterior through the charge of organic substance adsorption material because of prevention of the contamination to the sample of the organic substance in the open air by the invasion of the open air.

[0017] As for the raw material for electronic industry and the manufacturing installation material for electronic industry, or the parts which are made into the object of this invention, it is desirable that especially a silicon wafer is applied as what may fully possess itself of the effect which was excellent in this invention.

[0018] Next, although an example explains this invention, this invention method is not restricted by the example.

[Example 1] The perspective diagram of the storage conveyance container for pollution controls of the example 1 by this invention is shown in <u>drawing 1</u>. <u>Drawing 2</u> is a cross section by the A-A line of <u>drawing 1</u>. In this example 1, opening-and-closing **** 2 for [in a part for this soma 1] sample receipts and payments with the case made from aluminum of an enclosed type is also a product made from aluminum. The <u>metal holder 4 of the wafer 3</u> installed in the interior in every length is manufactured by stainless steel, and in order to prevent contact between wafers, there is a slot which corresponded for every one wafer. In order to sealing-ize between the door 2 of an opening-and-closing formula, and main parts 1, as for packing 5, the fixed. 8 is the penetration section of the interior of a box, and the exterior, and the penetration section 8 is filled up with the

powder activated carbon 10 as a charge of organic substance adsorption material fixed with two metal mesh boards 9 made from

[0020] The example of an experiment which used this storage conveyance container for pollution controls for below is shown. [0021] The surface adhesion organic substance was measured for the front face of the silicon wafer which held at 400 degrees C beforehand for 1 hour, removed the organic substance, and was made pure by the heating desorption-gas chromatograph mass spectrometer. Consequently, organic substance surface concentration was 0.004 ng/cm3.

[0022] Next, the acetone washed the storage conveyance container for pollution controls and holder which removed activated carbon, subsequently stoving was carried out at 80 degrees C for 2 hours, and removal cleaning of the organic substance currently polluted to the container inside was carried out. After having filled up activated carbon with after that, containing the silicon wafer which removed the above-mentioned organic substance in this storage conveyance container for pollution controls that defecated and holding for seven days at a room temperature, the surface adhesion organic substance of the silicon wafer contained in the container was measured. Consequently, organic substance surface concentration was 0.006 ng/cm3. From this, by using this invention showed that most organic substance contamination at the time of sample storage conveyance could not be found.

[Example 2] The acetone washed the container and holder which removed activated carbon like the example 1, subsequently stoving was carried out at 80 degrees C for 2 hours, and removal cleaning of the organic substance currently polluted to the container inside was carried out. Activated carbon is filled up with after that, the silicon wafer which processed like the above-mentioned example 1 in this storage conveyance container for pollution controls that defecated, and removed the organic substance in it is contained, and it is Tokyo. - After carrying out between round trip air transport very much, the surface adhesion organic substance of the silicon wafer contained in the container was measured. Consequently, organic substance surface concentration was 0.006 ng/cm3. From this, by using this invention showed that most organic substance contamination at the time [0024]

[Example 3] As a result of examining like an example 1 as a charge of organic substance adsorption material except having used the polystyrene divinylbenzene copolymer polymer bead instead of activated carbon, organic substance surface concentration was 0.007 ng/cm3. From this, by using this invention showed that most organic substance contamination at the time of sample storage [0025]

[Comparative Example(s)] After having held at 400 degrees C beforehand for 1 hour, containing the silicon wafer which removed the organic substance and was made pure in the wafer carrier case made from polypropylene and holding for one week at a room temperature, the surface adhesion organic substance was measured by the heating desorption-gas chromatograph mass spectrometer. Consequently, organic substance surface concentration was 3.2 ng/cm3. When receipt preservation was carried out from this result at the wafer carrier case made from conventional polypropylene, the organic substance contamination to a silicon wafer front face took place, and exact silicon wafer surface organic substance analysis was impossible.

[Effect of the Invention] In this invention, to storage and conveyance of the raw material for electronic industry which is a sample with which the assay of the organic substance is presented and the manufacturing installation material for electronic industry, or parts as explained above All the surface portions exposed to the air of the interior except for the charge portion of organic substance adsorption material are metals. Moreover, by using the storage conveyance container for pollution controls which has the composition which equipped the penetration portion into which air can pass through this interior of a container, and the exterior through the charge of organic substance adsorption material The serious problem of the organic substance contamination by the container itself and the open air between storage of a sample or conveyance can be solved, and change of the pollution state for carrying out the assay of organic substance contamination or the ion component contamination can be prevented to the

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. **** shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] In the storage or the conveyance container of a sample etc. used for storage and conveyance of the material or the parts which need to prevent the contamination from the air in environment etc. Consider as the gestalt which the surface portion inside this container becomes from either or those combination of a metal, glass, ceramics, and a quartz, and as a gestalt using the soft metallic material as a press sealing agent between the component part And the storage conveyance container for pollution controls which equipped the penetration portion into which air can pass through this interior of a container, and the exterior through the

[Claim 2] The storage conveyance container for pollution controls according to claim 1 characterized by the charges of organic substance adsorption material which constitute the storage conveyance container for pollution controls of a claim 1 being activated carbon, graphite carbon, a carbon molecular sieve, a molecular sieve, the polymer for organic substance adsorption, or

[Claim 3] The storage conveyance container for pollution controls according to claim 1 or 2 for carrying or keeping the document and supplies which a claim 1 or the storage conveyance container for pollution controls of 2 uses in electronic industrial parts, such as a wafer, or an electronic industrial member, the Construction Department material of a clean room, or a clean room. [Claim 4] claims 1 and 2 or the storage conveyance container for pollution controls of 3 -- electronic industry -- the storage conveyance container for pollution controls according to claim 1, 2, or 3 for carrying or keeping the wafer of a member [Claim 5] The storage conveyance container for pollution controls according to claim 1, 2, 3, or 4 for carrying or keeping an object with required claims 1, 2, and 3 or the storage conveyance container for pollution controls of 4 preventing or minimizing the contamination from containers in environment, such as air, in order to carry out measurement analysis of ion other than the organic substance or the metal ion inside the front face of the conveyance contents or an article in custody, or the surface section

[Translation done.]